

L17-阻劑塗佈及顯影系統 ACT8(TRACK ACT8)-技術資料

2018/02/01

Wafer flow recipe	旋塗厚度(nm)
<i>COT-CAN</i>	100
<i>COT-CAP</i>	90
<i>COT-NEB</i>	385
<i>COT-P015</i>	385
<i>COT-OPENMARK</i>	700
<i>COT-PFI38</i>	850
<i>COT-PFI89</i>	2100
